

温控腐蚀台(MME-03AR)

设备编号为 MME-03AR 的温控腐蚀台是一个单元型设备,是微构龙科技(MST)专门为 SEMI、MEMS、 LED 和光电领域设计和制造的。

本设备采用集成式加热石英缸,配备 PP 设备框架和密封上盖,具备温度检测和控制、液位检测、搅拌等功能。本设备体积小,适合放置在通风柜内操作,用于高温金属腐蚀和介质腐蚀的工艺研发和小批量生产。

本单元设备可根据客户要求进行升级到生产型设备,型号为 MME-03AP。其可包含数台本单元设备,同时配备标准的清洗台。满足多项腐蚀工艺同时进行和标准的清洗工艺。



设备技术指标和功能描述					
	第一部分: PP 框架及操作台面				
1	设备尺寸	L450mm*D500mm*H300mm			
2.	设备结构	单元式			
3	框架材料	德国进口劳士领瓷白 PP 材料。			
4	密封上盖	德国进口劳士领瓷白 PP 材料。			
5	控制面板	位于设备前上方,包含电源,温度控制,计时装置,搅拌,散热等			
6	集成石英缸	石英缸体:石英缸加热为式:贴片式加热温度控制:最高 170℃,精度+/-1.0℃。具体按不同工艺要求。温度检测:双 PT100保温材料:高密度 AL203			

The Micro-electroplating and Etching Specialists for Semiconductor, MEMS, LED





液位检测:配备液位检测系统。 排液方式: 上排 整体外壳: 白色 PP 缸体尺寸:除标准尺寸外,特殊尺寸可以定做。 缸体功率: 220V, 功率工艺要求。 本单元设备可升级为生产型设备。 升级设备 设备型号: MME-03AP 本单元数量:按需配置 QDR:标准的QDR单元,完成自动冲水清洗工艺。具有自动循环功能,循环次数可设定, 具有自动喷淋,上水,鼓 N2,溢流和自动快排功能。槽体材料为德国进口老士 领 NPP 材料。 框架和操作台: 1套 配备: 水枪, 气枪, 水路, 气路, 排水, 照明等。 选配: 集成控制系统和机械手自动操作系统。 具体的设备和工艺内容向工艺上咨询。



本图为 2 个本单元和 1 个 QDR 的配置

工艺应用描述			
1	工艺种类	金属腐蚀和介质腐蚀。只要是非氟类腐蚀液即可。	
2	工艺应用	在 SEMI、MEMS、LED 和光电等领域中,进行金属和介质高温腐蚀的研发和生产	
3	晶圆尺寸	6inch 及以下尺寸的晶圆。	
4	生产能力	双花篮操作,25 片/花篮。	
5	操作程序	手动	
6	工艺条件结果	具体的工艺内容,可向供应商咨询。	

联系方式

对设备和工艺如有任何问题和建议,请联系我们,我们将为您提供更详细咨询和服务。

联系人: 高先生 邮箱: <u>mst168@126.com</u>